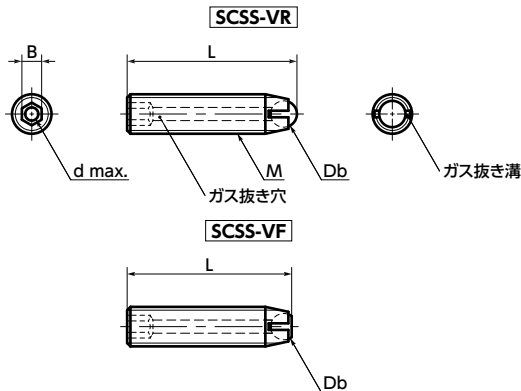


# SCSS クランピングスクルー(ガス抜き穴つき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン SUS ステンレス



● 用途

ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

● 材質・仕上げ



	<b>SCSS</b>
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ボール	SUS440C (硬度55 - 60HRC) 薄膜フッ素コーティング

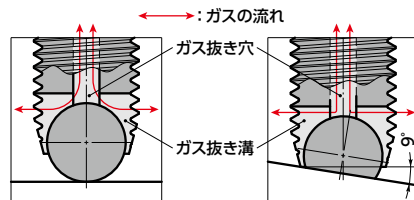
● 品番指定



## SCSS-M6-25-VR



- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
- **SCSS-VR** は完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
- **SCSS-VF** は平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。



**SCSS-VR** 完全ボール

**SCSS-VF** 平面ボール

単位: mm

SCSS-VR 完全ボール			SCSS-VF 平面ボール			共通寸法					1袋入り数
品番	L	価格/袋*1 (円)	品番	L	価格/袋*1 (円)	M	Db	B	d	質量 (g)	
SCSS-M5-8-VR	8.6	560	SCSS-M5-8-VF	8	640	M5	3	2.5	1.5	0.8	1
SCSS-M5-12-VR	12.6	600	SCSS-M5-12-VF	12	680	M5	3	2.5	1.5	1.3	1
SCSS-M5-20-VR	20.6	670	SCSS-M5-20-VF	20	740	M5	3	2.5	1.5	2.3	1
SCSS-M6-10-VR	10.8	610	SCSS-M6-10-VF	10	680	M6	4	3	2	1.5	1
SCSS-M6-16-VR	16.8	650	SCSS-M6-16-VF	16	730	M6	4	3	2	2.5	1
SCSS-M6-20-VR	20.8	710	SCSS-M6-20-VF	20	790	M6	4	3	2	3.4	1
SCSS-M6-25-VR	25.8	740	SCSS-M6-25-VF	25	820	M6	4	3	2	4	1
SCSS-M8-10-VR	11.2	710	SCSS-M8-10-VF	10	800	M8	5.5	4	2	2.5	1
SCSS-M8-12-VR	13.2	710	SCSS-M8-12-VF	12	800	M8	5.5	4	2	3.2	1
SCSS-M8-20-VR	21.2	800	SCSS-M8-20-VF	20	890	M8	5.5	4	2	5.7	1
SCSS-M8-25-VR	26.2	860	SCSS-M8-25-VF	25	940	M8	5.5	4	2	7.7	1
SCSS-M8-30-VR	31.2	900	SCSS-M8-30-VF	30	980	M8	5.5	4	2	9	1
SCSS-M10-16-VR	17.7	830	SCSS-M10-16-VF	16	960	M10	7	5	3	5	1
SCSS-M10-20-VR	21.7	860	SCSS-M10-20-VF	20	990	M10	7	5	3	7	1
SCSS-M10-25-VR	26.7	920	SCSS-M10-25-VF	25	1,050	M10	7	5	3	9.5	1
SCSS-M10-35-VR	36.7	1,060	SCSS-M10-35-VF	35	1,190	M10	7	5	3	11	1

\*1: 1袋あたりの価格です。

1. バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱着防止加工 → P.xxxx
本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可